



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki



F2/143/2025/ZP

Warsaw, date 31.10.2025 r.

INFORMATION FROM THE OPENING OF TENDERS

The Contracting Entity on base of art. 222 paragraph 5 of the Act of 11 September 2019 – Public Procurement Law (Official Journal of 2019, item 2019, with later changes) provides information from the opening of tenders in the public contract awarding procedure conducted in the open, pursuant to Art. 132 of the Public Procurement Law on "**Delivery of an ICP RIE plasma etching tool with the need to heat the substrate during the process**", which took place on 31.10.2025 at 10:00.

The Contracting Entity has opened the following tenders:

No.	Name	Price net
1.	Electron Mec srl; Via degli Abeti, 17/7 20064 Gorgonzola MI, Italy	715.000,00 EUR



**KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY**



**Rzeczpospolita
Polska**

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Przedsięwzięcie: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23

Strona 1 z 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +4822 5487816, 5487805 | imif.lukasiewicz.gov.pl
AE:PL-32190-17732-FJIEG-29; e-mail: sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl
NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918, BDO: 000505091
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001